

# 桂林电子科技大学仪器科学与技术学位授 权点建设 2021 年工作报告

								2019
								B-
	24%							
2018				13243				70
	78		10719					
								670
	SCI	EI	495	ESI	1			1
24	2		111			3		3
	6			113				

“ ”

1.  
”

“

2.

3.

4.

1.

3

6

2.

1

17

11

2



XXX

9

MEMS

/

/

4

63 24 17  
10  
1 1  
1 3  
1 1  
1  
2  
100 5000 10

		4	1	2	
	2				60%
					-
		400			
		3	1		1000
		10	300		
85	SCI/EI	70			1
	CE				
			1.75		
	2021		16		97
			2		
		81		51	

6 81 100%  
92.25% 100% 83%

**2nd International**

**Forum on Microscopy**

3000

P he Zg Z f lmk

Z eP l1

hm kZ k

lg a bAhgg

Z hg Cg

eZg b he

S SZe ld

aZg a b

Zg

80

2-3

5

1-2

100

1-2

100

100

20

1



10-20

40-60

10

10

1000

3